

令和5年8月

第43回機器分析講座

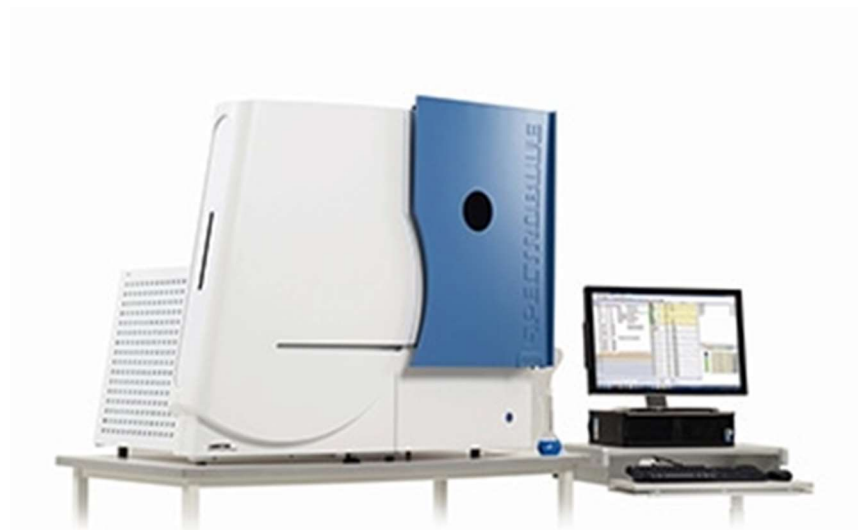
「ICP 発光分光分析の基礎」講座のご案内

静岡理科大学

先端機器分析センター センター長 宮地 竜郎

ICP 発光分光分析は、材料開発、生産技術、品質保証など工業分野での利用から、環境保全や食の品質管理に至るまで、幅広い分野で用いられている元素分析手法です。当センターで保有する ICP 発光分光分析装置は、約70種類の元素を一斉に測定可能であり、且つ各元素について ppb オーダーの検出ができるため、試料中に含まれる微量の無機成分分析に極めて有効です。

そこで今回は、ICP 発光分光分析法を対象とした機器分析講座を企画しました。本講座では、(株)日立ハイテクサイエンス社の協力により、当センターが所有する装置 (SPECTRO 社製 SPECTROBLUE) を用いた対面実習を行います。ご興味のある方は、是非ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。



第43回機器分析講座：「ICP 発光分光分析の基礎」

対面実習

日時：令和5年9月20日（水） 午前10時00分より午後3時00分まで

会場：静岡理科大学 先端機器分析センター 201室

定員：8名（午前午後の2組制）。定員になり次第締め切ります。参加は1社1名に限ります。尚、資料のみご希望の方には配布いたしますのでお申し付けください。

参加費：無料

申込：別紙の受講申込書に必要事項を記入し、FAX（0538-45-0110）またはEメール（kiki@sist.ac.jp）にてお申し込み下さい。

お問い合わせ先 静岡理科大学 〒437-8555 袋井市豊沢2200-2
先端機器分析センター 菅澤・小泉（TEL：0538-45-0175）

第43回機器分析講座プログラム

「ICP 発光分光分析の基礎」

日 時：令和5年9月20日（水）10時00分～15時00分

会 場：静岡理科大学 先端機器分析センター 201室

9:30-10:00	午前の部 受付	
10:00-10:05	開会挨拶	先端機器分析センター副センター長 脇川 祐介
10:05-12:00	午前の部 実習	(株)日立ハイテクサイエンス 夏井 克己 氏
12:30-13:00	午後の部 受付	
13:00-13:05	開会挨拶	先端機器分析センター副センター長 脇川 祐介
13:05-15:00	午後の部 実習	(株)日立ハイテクサイエンス 夏井 克己 氏

※参加者の方には事前に装置の原理等をまとめた資料を配布します。当日は実習中心の講座になりますので、事前に講習資料をご確認の上ご参加ください。

※午前の部・午後の部ともに定員4名までの少人数での実習になります。定員になり次第締め切らせていただきます。

※実習については、企業からの参加は1社1名に限らせていただきます。

ICP 発光分光分析の基礎 受講申込書

勤務先	所属	
(ふりがな) お名前	参加のご希望 <input type="checkbox"/> 実習参加を希望（午前・午後） <input type="checkbox"/> 講習資料配布のみを希望	
住所（勤務先）		
TEL：	FAX：	
E-mail：		

FAX (0538-45-0110) またはEメール (kiki@sist.ac.jp) でお申し込み下さい。

お申し込み後、講習資料をメールにて配布致します。